PAT-NO: JP411144325A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11144325 A

TITLE: OPTICAL DISK

**PUBN-DATE:** May 28, 1999

INVENTOR - INFORMATION:

DAIKO, TAKASHI

N/ACOUNTRY

ASSIGNEE - INFORMATION:

VICTOR CO OF JAPAN LTD

COUNTRY

APPL-NO: JP09323794

APPL-DATE: November 10, 1997

INT-CL (IPC): G11B007/24

# ABSTRACT:

disk in which the increase in double refraction is minimized and no deterioration in the signal characteristics is observed even when the hardening speed of an adhesive is accelerated or dust and air bubbles are trapped or in a high speed rotation. PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the high quality lamination type optical

speed of the adhesive 4 is accelerated or dust and air bubbles are 2.0×10-4 mm3/kg within the operating temperature range of the disk numerical value, which is defined by multiplying the photoelastic constant of and L1 are read from the transparent substrate side. In order to reduce the disk is realized in which the information signals recorded on the surfaces L0 opposite to each other. signal surface L0 and a semitransparent film 3 are formed on one surface of Thus, the increase in double refraction is minimized even when the hardening the adhesive 4 and the film thickness together, is set to less than together through adhesive 4 so that the surfaces LO and L1 are made mutually transparent substrate 1A. Then, the substrates 1A and 1B are laminated formed on one surface of a substrate 1B. Moreover, the other information inadvertently trapped or in a high speed rotation operation. internal stress of the adhesive 4 generated during the laminating, the SOLUTION: One information signal surface L1 and a reflection film 2 are Thus, the one side two layer reproducing type optical

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出題公開番号

## 特開平11-144325

(43)公開日 平成11年(1999)5月28日

(51) Int.CL<sup>6</sup>

G11B 7/24

識別記号

541

FΙ

G11B 7/24

541H

#### 審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 10 頁)

(21)出顯書号

(22)出鎮日

特頭平9-323794

平成9年(1997)11月10日

(71)出職人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

増

(72)発明者 大胡 高志

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番

地 日本ピクター株式会社内

(74)代理人 弁理士 浅井 章弘

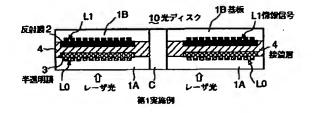
## (54) 【発明の名称】 光ディスク

#### (57)【要約】

(修正有)

【課題】 接着剤の硬化速度を上げたり、ゴミや気泡を 巻き込んだ時、また高速回転中でも複屈折の増加を最小 限に抑え、信号特性の劣化のない高品質な貼り合わせ型 光ディスクを提供する。

【解決手段】 片面に一方の情報信号面し1と反射膜2を形成した基板1Bと、片面に他方の情報信号面し0と半透明膜3を形成した透明基板1Aとを、一方及び他方の情報信号面が互いに対向するよう接着剤4を介し貼り合わせ、透明基板側から一方及び他方の情報信号面に記録した情報信号を読み取る片面二層再生型の光ディスクにおいて、貼り合わせの際に生じる接着剤の内部応力を小とするため、接着剤の光弾性定数と膜厚を掛け合わせた数値が、光ディスクの使用温度範囲内で2.0×10<sup>-4</sup>mm³/kg以下に設定する。接着剤の硬化速度を上げたり、万が一ゴミや気泡を巻き込んだ時、また高速回転中でも複屈折の増加を最小限に抑えるこができる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 片面に一方の情報信号面が形成されてそ の上に反射膜が形成された基板と、片面に他方の情報信 号面が形成されてその上に半透明膜が形成された透明基 板とを、前記一方及び他方の情報信号面が互いに対向す るように接着剤を介して貼り合わせ、前記透明基板側か ら前記一方及び他方の情報信号面にそれぞれ記録された 情報信号を読み取る片面二層再生型の光ディスクにおい て、前記した貼り合わせの際に生じる前記接着剤の内部 応力を小とするために、前記接着剤の光弾性定数とこの 接着剤の膜厚を掛け合わせた数値が、前記光ディスクの 使用温度範囲内において略2. 0×10-4 mm3/k g以 下であることを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 片面に一方の情報信号面が形成されてそ の上に半透明膜が形成され、この半透明膜上に他方の情 報信号面が形成された透明な中間膜と反射膜が積層され た透明基板を2枚、前記反射膜が互いに対向するように 接着剤を介して貼り合わせ、両方の透明基板のもう片面 関から各情報記録面にそれぞれ記録された情報信号を読 み取る両面二層再生型の光ディスクにおいて、前記各中 20 間膜を積層する際に生じる前記中間膜の内部応力を小と するために、前記中間膜の光弾性定数とこの中間膜の膜 厚を掛け合わせた数値が、前記光ディスクの使用温度範 囲内において略3.0×10-4mm3/kg以下であるこ とを特徴とする光ディスク。

【請求項3】 前記接着剤のヤング率が、前記光ディス クの使用温度範囲内において150kg/mm 2以下で あることを特徴とする請求項2記載の光ディスク。

【請求項4】 透明基板の片面に一方の情報信号面が形 成されてその上に半透明膜が形成され、この半透明膜上 30 に他方の情報信号面が形成された透明な中間膜と反射膜 が積層され、前記反射膜の上に保護膜を設け、前記透明 基板側から前記一方及び他方の情報信号面に記録された 情報信号を読み取る片面二層再生型の光ディスクにおい て、前記中間膜を積層する際に生じる前記中間膜の内部 応力を小とするために、前記中間膜の光弾性定数とこの 中間膜の膜厚を掛け合わせた数値が、前記光ディスクの 使用温度範囲内において略4.0×10-4 mm3/k g以 下であることを特徴とする光ディスク。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明な基板上に2 層以上の記録媒体層を有する光ディスクに関するもので ある。

#### [0002]

【従来の技術】従来より円盤状の透明な基板の一方の面 に未記録の記録媒体層、或いは予め所定の情報信号を記 録した凹凸ピットに反射層を形成したもの等、透明な基 板に情報媒体層を形成したディスク基板を用いて、前記 貼り合わせてなる貼り合わせ型の光ディスクが実用化さ れている。この光ディスクにあっては、ディスクの両面 或いは片面よりレーザ光によって情報の記録再生を行 う.

【0003】図15に従来の貼り合わせ型光ディスクの 構造の一例を示す。同図に示すように、凹凸状に情報信 号21が刻印されているポリカーボネートあるいはポリ メチルメタクリレート等の透明な樹脂よりなる基板22 上にアルミニウム等の反射層23を備え、必要に応じて その上に紫外線硬化樹脂等からなる保護層24を有する 基板同士を保護層24同士が対向するようにして接着剤 25を介して貼り合わされている。この接着剤25とし ては、例えば紫外線硬化樹脂(以下、UV樹脂と記す) が用いられる。またこれ以外にも、図16のような片方 の基板22Aには情報信号や反射層が形成されていない 片面記録再生型や、図17のような片方の反射層が反射 率が15~30%程度の半透明層26にすることによっ て、片面からのレーザ光によって両方の信号を読み取る ことができる片面二層再生型の光ディスク、或いは図1 8のような、情報信号21が刻印されている基板22上 に、中間膜27によってもう一層の情報信号21Aが積 層されているもの同士が対向する形で貼り合わされた両 面二層再生型の光ディスクなどがある。

【0004】この場合、外側の第1層目の凹凸状の情報 信号21の表面は半透明層26によりコーティングされ る。また二層再生型の光ディスクとしては、この他にも 図19に示されるような、 情報信号21が刻印されてい る基板28上に半透明膜29が成膜され、中間膜30に よってもう一層の情報信号21Aを積層し、その上に反 射層31と保護膜32を形成した構造の光ディスクもあ る。尚、図示例では、反射膜や半透明膜の裏面側は平坦 に示しているが、実際には、この部分も情報信号の凹凸 状の刻印に沿って形成されるのは勿論である。 尚、図1 5~図19中、cはセンタホールである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光ディスク の重要な特性の一つにディスク基板に発生する複屈折が ある。複屈折とは非等方性材料に入射した光が互いに垂 直な振動方向を持つ二つの光波に分かれる現象である。 40 この二つの光波はそれぞれ異なる速度で進むため、試料 から出てくるときには光路差(位相差)を生じる。この 光路差が大きくなると再生信号のジッター値が大きくな り信号特性に悪影響を及ぼしてしまう。ジッター値とい うのは光ディスクに記録された信号の性能を知る重要な 指標の一つであり、再生信号のバラツキの程度を表すも ので、この数値が小さいほど高品質の光ディスクである と言うことができる。すなわち、ジッター値の小さい光 ディスクであれば、ドライブで使用する際や、スピンド ルにクランプする際に発生するディスクの傾きや温湿度 記録媒体層の面が互いに対向するように接着剤を介して 50 の変化によって生じるディスクの反りなどに対して余裕 度 (マージン)を持つことになり、安定した再生を行う ことができる.

【0006】一方、ジッター値がもともと大きいと、使 用環境の変化によりジッター値がさらに大きくなり、そ れに伴いピックアップによるピット分離(再生信号の分 離) が困難になり、場合によってはC1エラーが増加 し、甚だしい場合には光ディスクの再生そのものができ なくなる。複屈折というのはこのジッター値を左右する 一つの要因であり、ディスク基板の複屈折は極力小さく しなければならない。このような課題に対して、従来か ら基板の成形技術の改良や基板材料の改良等の対策が施 されており、貼り合わせ型の光ディスク基板に対しても 同様の対策が施されている。

【0007】そして、図17~図19に示すような二層 再生型の光ディスクの場合、レーザ光が接着剤25や中 間膜30の中を通るため、基板だけでなく例えばUV樹 脂よりなる接着剤や中間膜の複屈折も悪影響を及ぼすこ とになる。接着剤や中間膜は厚さが50~60μmと薄 いため、その複屈折の信号特性に対する影響はそれ程大 きくはないと考えられがちであるが、硬化速度を上げた 20 り、貼り合わせの際にゴミや気泡を巻き込んだりすると **複屈折の増加の原因となる硬化歪みが部分的に大きくな** り、信号特性に影響するレベルまで複屈折が大きくなっ てしまう。また、光ディスクは使用時に高速で回転させ るため、遠心力によって接着剤や中間膜が歪み複屈折増 加の原因となってしまう。この他にも、クランプによる 応力歪みや反りによる応力歪みによる複屈折増加も無視 できない。しかしながら、こういった問題に対して何ら 対策が施されていないというのが現状である。

【0008】そこで、本発明は上記の問題点に着目して なされたものであり、接着剤の硬化速度を上げたり、接 着剤や中間膜が万が一ゴミや気泡を巻き込んでしまった 場合、また高速回転中でも複屈折の増加を最小限に抑 え、信号特性の劣化のない高品質な貼り合わせ型の光デ ィスクを提供することを目的とするものである。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記問題点 に対して鋭意検討を重ねた結果、接着膜の厚みと接着剤 として使用する材料、例えば紫外線硬化樹脂の光弾性定 数が大きく影響していることを見い出し、これによって 40 本発明に至ったものである。すなわち、請求項1に規定 する発明は、片面に一方の情報信号面が形成されてその 上に反射膜が形成された基板と、片面に他方の情報信号 面が形成されてその上に半透明膜が形成された透明基板 とを、前記一方及び他方の情報信号面が互いに対向する ように接着剤を介して貼り合わせ、前記透明基板側から 前記一方及び他方の情報信号面にそれぞれ記録された情 報信号を読み取る片面二層再生型の光ディスクにおい て、前記した貼り合わせの際に生じる前記接着剤の内部

接着剤の膜厚を掛け合わせた数値が、前記光ディスクの 使用温度範囲内において略2.0×10-4mm3/kg以 下となるように設定するものである。これにより、再生 時のジッターを抑制して再生特性を向上することができ

【0010】請求項2に規定する発明は、片面に一方の 情報信号面が形成されてその上に半透明膜が形成され、 この半透明膜上に他方の情報信号面が形成された透明な 中間膜と反射膜が積層された透明基板を2枚、前記反射 膜が互いに対向するように接着剤を介して貼り合わせ、 両方の透明基板のもう片面側から各情報記録面にそれぞ れ記録された情報信号を読み取る両面二層再生型の光デ ィスクにおいて、前記各中間膜を積層する際に生じる前 記中間膜の内部応力を小とするために、前記中間膜の光 弾性定数とこの中間膜の膜厚を掛け合わせた数値が、前 記光ディスクの使用温度範囲内において略3.0×10 -4 mm3/k g以下となるように設定するものである。ま た、この接着剤のヤング率が、前記光ディスクの使用温 度範囲内において150kg/mm 2以下とすること で、更に良好な再生特性を得ることができる。

【0011】請求項4に規定する発明は、透明基板の片 面に一方の情報信号面が形成されてその上に半透明膜が 形成され、この半透明膜上に他方の情報信号面が形成さ れた透明な中間膜と反射膜が積層され、前記反射膜の上 に保護膜を設け、前記透明基板側から前記一方及び他方 の情報信号面に記録された情報信号を読み取る片面二層 再生型の光ディスクにおいて、前記中間膜を積層する際 に生じる前記中間膜の内部応力を小とするために、前記 中間膜の光弾性定数とこの中間膜の膜厚を掛け合わせた 数値が、前記光ディスクの使用温度範囲内において略 4. 0×10-4 mm3/k g以下となるようにしたもので ある。尚、上記接着剤や中間膜としては、一般的に使用 されているUV樹脂を用いることができるが、これに限 られるものでなく、レーザ光を透過する透明な材質であ れば良い。そして、接着剤や中間膜の分子構造と光弾性 定数との関係は、例えば分子的に等方構造を有するもの を挙げることができ、具体的には、ネオペンチルグリコ ールジ (メタ) アクリレート, エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート. ネオペンチルグリコール変性ト リメチロールプロパンジ (メタ) アクリレート等を挙げ ることができる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る光ディスク の一実施例を添付図面に基づいて詳述する。本発明者 は、接着層や中間膜の厚みとこれらを構成する材料の光 弾性定数が記録再生特性に大きく影響していることを見 い出すことにより、本発明に至った。すなわち、等質等 方な透明物体でも内部応力を生じさせると光学的に異方 応力を小とするために、前記接着剤の光弾性定数とこの 50 性となり、一時的に複屈折性を呈するという現象は光弾

性現象として知られており、この現象が信号特性に悪影響を与えていることが分かったのである。この光弾性現象は次式で表される。

 $R = \Delta n \cdot d = C \cdot \sigma \cdot d$  (1) ここで、Rは光路差、 $\Delta n$ は複屈折、dは光路長、Cは 光彈性定数、 $\sigma$ は内部応力である。

【0013】すなわち、接着層や中間膜がUV硬化の際 に生じる硬化歪みや、気泡、ゴミの混入によってその近 辺に生じる店力集中、または高速回転時の遠心力による 接着層や中間膜の歪み等による内部応力のの増大が、光 10 路差Rの増大を招き、結果的に信号特性に悪影響を与え ていたことを見出したのである。従って(1)式から、接 着層や中間膜として使用する材料の光弾性定数Cと、光 路長(すなわち接着層や中間膜の厚さ) dを小さくすれ ば、光路差Rを小さくすることができ、従って、内部応 力の影響を小さくすることができるのである。具体的に は、この接着層や中間膜として使用する材料の光弾性定 数Cとこの膜厚(光路長d)の積の値(以下、特性値と いう)について種々の形態の貼り合わせ型の光ディスク について検討してその最適範囲を決定した。以下、各光 20 ディスクの形態に応じた最適範囲について説明する。 尚、以下に説明する各実施例において、情報をディスク の両面側から読むことができる場合には、両面の基板は 透明でなければならないが、片面側のみから読む場合に は他方の面の基板は透明でなくてもよいのは勿論であ る。

【0014】<第1実施例>図1は本発明の第1実施例の光ディスクを示す機略拡大断面図である。図1において、1A、1Bは例えばポリカーボネート製の透明な基\*

\* 板であり、それぞれの片側表面には凹凸状の情報信号L 0、L1が刻印されている。一方の基板、例えば基板1 Aの情報信号L0の面側には、例えば反射率が15~3 0%程度の金属膜からなる半透明膜3が形成され、他方 の基板1Bの情報信号L1の面側には、例えばアルミニ ウムなどの金属膜からなる反射膜2が形成される。そして、 て、両基板1A、1Bは、信号面側を対向させて、接着 層として例えばUV樹脂よりなる接着剤4を介して貼り 合わせており、これにより片面二層再生型の光ディスク 10を構成している。

6

【0015】この光ディスク10の具体的な製法とし て、まず、最短ピット長 (3T) がO. 4 µm、トラッ クピッチが0.74μmのEFMの情報信号LO、L1 が形成されているO. 6mm厚のポリカーボネート基板 1A、1Bを射出成形によって作製し、基板1Bの情報 信号L1面上にアルミニウムの反射膜2をスパッタリン グ法により約700 Aの厚さに成膜し、もう片方の基板1 Aの情報信号L0面上には金の半透明膜3を約150 Åの 厚さに成膜した。 そして接着剤4として表1に示すよう な光弾性定数の異なる数種のUV樹脂A、B、C、D、 E、Fを準備し、膜厚をパラメータにしてそれぞれの基 板同士をスピンコート法により貼り合わせて、片面二層 再生型の光ディスク10を作製した。尚、具体的には、 樹脂Aはネオペンチルグリコールジアクリレート、Fは EO変性ビスフェノールAジアクリレートであり、B~ EはAとFを適当な割合でブレンドすることによって得 た。

[0016]

【表1】

接蓋剤	光弹性定数	1354	光弹性定数×膜罩(特性值)	ジッター (%)		
(LIVE)	(mm²/kg)	(µm)	(mu <sub>3</sub> \(d)	第1実施例	第2支約列	保護支援
A	5.0×10 <sup>-4</sup>	40	2.0×10 <sup>-5</sup>	5.9	5.6	5.2
		55	2.75×10 <sup>-5</sup>	6.1	5.6	5.3
		70	3.5×10 <sup>-5</sup>	6.3	5.5	5.3
В	1.0×10 <sup>-3</sup>	40	4.0×10 <sup>-5</sup>	8.5	5.6	5.4
		55	5.5×10 <sup>-5</sup>	7.0	5.6	5.5
		70	7.0×10 <sup>-5</sup>	7.5	5.9	5.8
С	2.0X10 <sup>-3</sup>	45	9.0×10 <sup>-5</sup>	7.9	6.1	6.1
		55	1.1X10 <sup>-4</sup>	8.3	6.1	6.0
		70	1.4×10 <sup>-4</sup>	8.7	6.5	6.2
D	5.0×10 <sup>-3</sup>	40	2.0×10 <sup>-4</sup>	9.4	7.2	6.9
		55	2.75×10 <sup>-4</sup>	9.7	8.4	7.8
		70	3.5×10-4	9.8	9.8	8.6
E	7.0×10 <sup>-3</sup>	40	2.8×10 <sup>-4</sup>	9.5	8.6	7.9
		55	3.85×10 <sup>-4</sup>	9.9	9.7	9.0
		70	4.9×10 <sup>-4</sup>	9.9	9.8	9.8
F	.1.0X10 <sup>-2</sup>	40	4.0×10 <sup>-4</sup>	9.8	9.8	9.2
		55	5.5×10 <sup>-4</sup>	10.0	9.8	9.8
		70	7.0×10 <sup>-4</sup>	10.1	9.9	9.9

脂の光弾性定数の測定方法について説明する。図14に 示すような測定装置を組み立てた。この測定装置は、測 定レーザ光を発するHe-Neレーザ源35と、偏光子 36と、1/4波長板37と、検光子38とフォトダイ オード39を順次並べた光学系を有しており、偏光子3 6と1/4波長板37との間に試験片40を挿入し、こ れに負荷を加える。この時、フォトダイオード39で得 られた検出値はアンプ41にて増幅されてメーター42 でその値が表示される。この装置を用いて、試験片40 に引っ張り応力をかけ、(1)式より応力に対する複屈折 の値をプロットし、その傾きから光弾性定数を求めた。 なお、光弾性定数は温度によって変化するので、測定は すべて室温(23℃)で行った。また、試験片40の作 製方法は、厚さが約200μmのPETフィルムで作製し た型にUV樹脂を流し込み、メタルハライドランプで約 500 m j / c m² の紫外線を照射することにより厚さ (膜厚) が200~250µm、長さが2.5 mm× 30 mmの 短冊状の試験片を作製した。

【0018】次に、光ディスクの信号特性の評価方法に ついて説明する。作製したそれぞれの光ディスクを、波 20 長が670mm、開口数がNAO.6であるレーザービ ックアップを使用して再生し、その再生出力をタイムイ ンターバルアナライザーで解析し、その周波数特性曲線 の各ピットに対応する信号の分布よりジッターを求め た。つまり、3Tを再生した信号のみについて、10<sup>5</sup> 個サンプリングし、時間に対する発生頻度分布を求め、 この分布の時間軸変動の標準偏差を1 Tに対応する時間 で割って規格化した値である。この値が15%を越える と再生時のピット分離マージンが減少し実用的でない。 またジッターが17%を越えるとC1エラーが増加し、 連続して再生することが困難となることがある。尚、ジ ッター値というのは様々なディスク特性が複合化された 数値、すなわちディスクの反り、基板の複屈折、反射膜 特性、信号ピット形状等の要因が全て含まれている数値 であるので、本実施例においては、接着剤以外のディス ク作製条件は全て同じであり、同一ロットの基板を使用 し、成膜条件も全て同じであり、反り角についてもジッ ター測定時にジッター値が最小になるようにチルト調整 しながら測定を行った。このようなボトムジッターの場 合は、ディスク要求特性として10%以下が望まれる。 【0019】上記表1に各条件における情報信号し1の 再生時のジッター値を示す。 そして、 図4に表1中の第 1実施例のジッター値をプロットして特性値とジッター 値の関係を示す。図4に示すグラフから明らかなよう に、特性値2. 0×10<sup>-4</sup>mm<sup>3</sup> /kgより上の特性値 に対するジッター値は9.7~10.1%であったもの が、特性値2. 0×10-4mm 3/ kgを境にしてそれ 以下にすることによって再生された情報信号L1のジッ ター値が9.4%から5.4%へ急激に小さくなり、再 生特性の優れた光ディスクを提供できることが確認され 50 層の情報信号L1を形成し、その上にアルミニウムの反

た。特に、特性値2. 0×10-4mm 3/ kg以下であ って、2.0~4.0×10<sup>-5</sup>mm 3/kgに対するジ ッター値は5.9~6.5%でより一段と小さいから、 ジッターマージンを更に大きくとることができる。前述 のように光ディスクに対する要求特性として、ジッター 値は10%以下が望まれ、この点からは表1中の第1実 施例の各態様は略全て合格であるが、実際の光ディスク においてジッター値を10%近傍に設定しておくと、種 々の要因により再生特性が劣化するのが一般的である。 そこで、ここではジッター値が10%以下であり、且つ ジッター値が急激に低下する変曲点をもって特性値の上 限としている。 図4に示すグラフにおいてはこの変曲点 は2. 0×10-4mm3 / kgとなっているので、この 変曲点を上限値としている。

8

【0020】この第1実施例の変形例として、最短ピッ ト長が $0.254\mu m$ 、トラックピッチが $0.6\mu m$ の EFMの情報信号L1が記録されている片面二層再生型 の光ディスクを第1実施例と同様な方法により作製し た。そして、波長が413nm、レンズのNAが0.6 のレーザピックアップを用いて特性値とジッタ値の関係 を調べたところ、実施例1と同様に、特性値を2.0× 10-4mm3/kg以下にすることによって情報信号L1 のジッター値が急激に小さくなり、再生特性の優れた光 ディスクを提供できることが確認された。特に、特性値 2.0~4.0×10<sup>-5</sup>mm ³/ kgに対するジッター 値は一段と低くなり、ジッターマージンを更に大きくと ることができる。

【0021】 <第2実施例>次に、本発明の第2実施例 について説明する。 図2は本発明の第2実施例の光ディ 30 スクを示す機略拡大断面図である。図2において、5 A、5Bは透明な基板であり、それぞれの片面表面には 情報信号LO、LOが刻印されている。 各基板5A、5 Bの情報信号LO、LOの面側には、それぞれ反射率が 15~30%程度の金属膜からなる半透明膜6、6が形 成され、更にその表面に例えばUV樹脂よりなる透明な 中間膜7が形成されると共にこの表面に凹凸状の2層目 の情報信号L1、L1が形成される。更に、この各情報 信号L1、L1の面側にアルミニウム等の金属膜よりな る反射膜8、8が形成される。そして、このように形成 された両基板5A、5Bは、情報信号L1、L1側の面 を対向させて、例えばUV樹脂よりなる接着剤9を介し て貼り合わされており、これにより両面二層再生型の光 ディスク20を形成している。

【0022】この光ディスク20の具体的な製法とし て、まず、情報信号LOが形成されているO.6mm厚 のポリカーボネート基板5A、5Bを射出成形によって 作製し、情報信号L0面上に金の半透明膜6を約150Å の厚さに成膜した。そして、その半透明膜6上に、UV 樹脂よりなる中間膜7を用いて2P成形法によりもう一

射膜8を約700人の厚さに成膜した。そして、この2枚の基板5A、5B同士を、アルミニウムの反射膜8が互いに対向するように接着剤9を介してスピンコート法により貼り合わせ、図2に示すような両面二層再生型の光ディスク20を作製した。

【0023】この時、中間膜7として先の表1に示した 樹脂A、B、C、D、E、Fを使用し、膜厚をパラメー タにして作製したときの情報信号L1のジッター値を第 1実施例と同様な方法により測定した。この第2実施例 の結果を表1及び図5に示す。表1の結果をプロットし 10 た図5から明らかなように、ジッター値が急激に低下す る変曲点は、特性値が略3. 0×10-4 mm³ /kgの 点に表われている。特性値3.0×10-4mm 3/ kg より上の特性値に対するジッター値は9.8%~9.9 %であるものが、特性値3. 0×10-4 mm3 /kg未 満の特性に対するジッター値は5.6~8.6%であ る。従って、特性値を3. 0×10-4mm3/kg以下に することによって、再生特性の良好な光ディスクが得ら れることが確認された。特に、特性値3.0×10-4m m 3/ kg以下であって、2.0~5.5×10-5 mm 20 3/ kgに対するジッター値は略5.6%でより一段と 小さいから、ジッターマージンを更に大きくとることが できる。ここで、第2実施例の変形例として接着剤9の ヤング率を変更した場合について検討した。

【0024】第2実施例において、接着剤9のヤング率 を変えた時の情報信号し1のジッター変化を図6に示 す。尚、この時の中間膜7は表1のUV樹脂A、Cを中 間膜樹脂としてそれぞれ用いた場合について検討した。 その時の中間膜7は55µmの膜厚に形成し、接着剤9 の膜厚は50µmとした。図6から明らかなように、ジ 30 ッター値が10%以下であることは勿論のこと、特に、 ヤング率が150kg/mm² よりも小さいところでジ ッター値が急激に低下して変曲点を示している。樹脂C の場合、ヤング率が略170kg/mm² に対するジッ ター値は、略7. 1%であるものが、ヤング率が略13 Okg/mm² に対するジッター値は略6.3%と大き く減少する。同様に樹脂Aの場合、ジッター値が略6. 6%から略5.8%と大きく減少するのである。従っ て、接着剤9のヤング率を150kg/mm²以下にす ることでさらに良好な再生特性を得られることが確認さ 40 れた。特に、両樹脂A、Cとも、接着剤のヤング率15 Okg/mm²以下であって、略50kg/mm²以下 の各値に対するジッター値は略5.5~5.3%、略 5.9~5.8%であるから、より一段と小さいジッタ 一値が得られ、ジッターマージンをさらに大きくするこ とができる。

【0025】〈第3実施例〉次に、本発明の第3実施例 の反射率〈第2反射層51の反射率〈第3の反射層52 について説明する。図3は本発明の第3実施例の光ディ の反射率〈第4の反射層53の反射率の関係がある)、スクを示す機略拡大断面図である。図3において、17 また、換言すれば、第1~第3反射層50~52は順次は先の実施例よりも少し厚目の透明な基板であり、この 50 透過率がステップ状に減少したものであるといえる。各

片面表面には情報信号L0が刻印されている。この情報信号L0の上には例えば反射率が15~30%程度の金属膜からなる半透明膜11が形成され、更に、その表面に例えばUV樹脂よりなる透明な中間膜12が形成されると共にその表面に凹凸状の2層目の情報信号L1が形成される。更に、この情報信号L1の面側にアルミニウム等の金属膜よりなる反射膜13が形成される。そし

10

ム等の金属限よりなる反射限13か形成される。そして、この反射膜13上に例えばUV樹脂よりなる保護膜14を形成することにより、片面二層再生型の光ディスク19を構成する。

【0026】この光ディスク19の具体的な製法として、まず、情報信号し0が形成されている1.2mm厚のポリカーボネート基板17を射出成形によって作製し、情報信号し0面上に金の半透明膜11を約150 人の厚さに成膜した。そして、その半透明膜11上に、UV樹脂よりなる中間膜12を用いて2P成形法によりもう一層の情報信号し1を形成し、その上にアルミニウムの反射膜13を約700人の厚さに成膜し、その上に保護膜14としてSD-17 (大日本インキ(株)製)をスピンコート法により約8μmの厚さに形成し、片面二層再生型の光ディスク19を作製した。

【0027】この時、中間膜12として先の表1に示し た樹脂A、B、C、D、E、Fを使用し、膜厚をパラメ ータにして作製したときの情報信号L1のジッター値を 第1実施例と同様な方法により測定した。この結果を表 1及び図7に示す。表1の結果をプロットした図7から 明らかなように、特性値4.0×10-4mm 3/ kgよ り上の特性値に対するジッター値は9.8%~9.9% であったものが、特性値4 . 0×10-4mm³ /kg未 満の特性に対するジッター値は5.2~9.0%であ る。ジッター値が急激に低下する変曲点は、特性値が略 4. 0×10-4 mm³/k gの点で表われている。従っ て、特性値を4.0×10-4mm3/kg以下にすること によって、再生特性の良好な光ディスクが得られること が確認された。特に、特性値4. 0×10-4mm 3/k g以下であって、2.0~5.5×10<sup>-5</sup>mm <sup>3</sup>/ kg に対するジッター値は5.2~5.5%でより一段と小 さいから、ジッターマージンを更に大きくとることがで

0 【0028】尚、本実施例においては、二層再生型の例についてのみ示したが、これに限られるものではなく三層、四層の構造であっても良い。つまり、図8~図11に示すように、レーザ光の入射側から順次反射率を次第にステップ状に増加させるようにした第1~第4反射層50、51、52、53と透明な第1中間膜54、第2中間膜55を含む構造であっても良く(第1反射層50の反射率<第2反射層51の反射率<第3の反射層52の反射率<第4の反射層53の反射率の関係がある)、また、換言すれば、第1~第3反射層50~52は順次の発達を対ファップ状に減少したものであるといえる。を

中間膜の特性値の総和が前述した第2実施例の光ディス クにおける特性値 (3.0×10-4mm³/kg) 以下の 範囲に入っていれば良い。また、基板の厚さに関して も、貼り合わせディスクの場合、必ずしも2枚の基板の 厚さが同じである必要はなく、図12及び図13に示す ような厚さの異なる基板58、59及び基板63、64 同士を貼り合わせた構造でも良い。尚、60は半透過 膜、61は反射膜、62は保護膜である。また、図1~ 図3、図8~図13中のcはセンターホールを示してい る。また、中間膜7,12,54,55の材質について 10 も、本実施例ではUV樹脂を使用した例を示したが、当 然のことながらこれに限定されるものでなく、例えば2 液型のエポキシ系接着剤や燥気性接着剤、プライマー硬 化型接着剤、シアノアクリレート系接着剤、あるいはプ ラスチックのシートの両面に接着剤を塗布したものなど 中間膜として使用可能な透明な材質であれば良いことは 本発明の趣旨から明らかである。

11

#### [0029]

【発明の効果】以上説明したように本発明の光ディスクによれば、次のように優れた作用効果を発揮することが 20 できる。多層再生型の光ディスクの接着層や中間膜に用いる材料の光弾性定数とその膜厚を掛け合わせた数値を所定の範囲に設定することによって、再生信号特性の優れた高品質な光ディスクを提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。

【図2】本発明の第2実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。 12 【図3】本発明の第3実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。

【図4】表1に示す第1実施例の値をプロットしたグラフである。

【図5】表1に示す第2実施例の値をプロットしたグラフである。

【図6】第2実施例の変形例において接着剤のヤング率とジッター値の関係を示すグラフである。

【図7】表1に示す第3実施例の値をプロットしたグラフである。

【図8】本発明の他の変形例の光ディスクの機略拡大断 面図である。

【図9】本発明の他の変形例の光ディスクの機略拡大断 面図である。

【図10】本発明の他の変形例の光ディスクの機略拡大 断面図である。

【図11】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大 断面図である。

【図12】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大 断面図である。

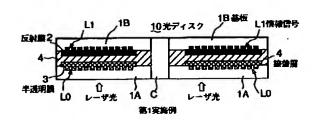
【図13】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大 断面図である。

【図14】紫外線硬化樹脂の光弾性定数の測定装置を示す構成図である。

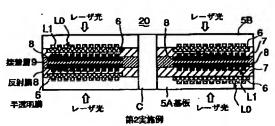
#### 【符号の説明】

1A, 1B, 5A, 5B, 17…基板、2, 8, 13… 反射膜、3…半透明膜、4, 6, 9…接着剤、7, 12 …中間膜、10, 19, 20…光ディスク、14…保護 膜、L0, L1…情報信号。

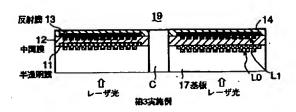
【図1】



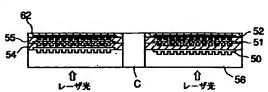
【図2】

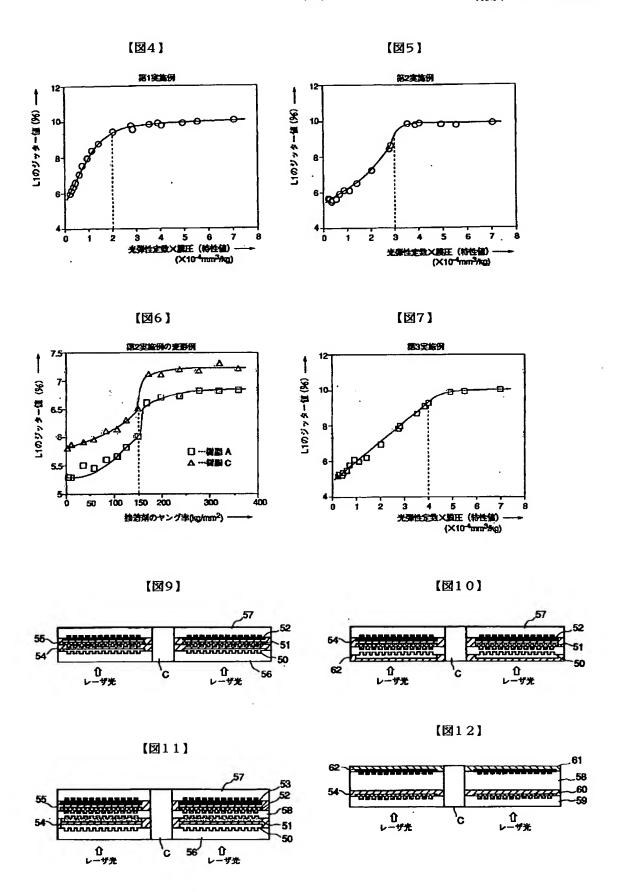


【図3】

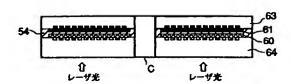


【図8】

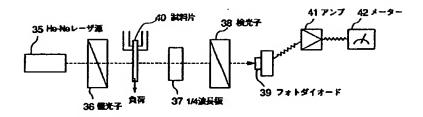




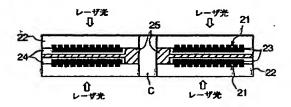
【図13】

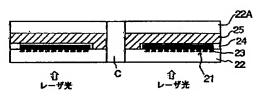


【図14】



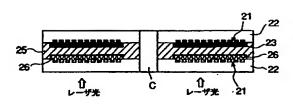
【図15】



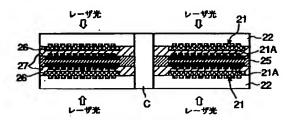


【図16】

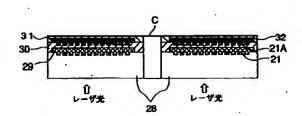
【図17】



【図18】



【図19】



【手模補正書】

. . . . . .

【提出日】平成10年1月30日

【手模補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。

【図2】本発明の第2実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。

【図3】本発明の第3実施例の光ディスクを示す機略拡 大断面図である。

【図4】表1に示す第1実施例の値をプロットしたグラフである。

【図5】表1に示す第2実施例の値をプロットしたグラフである。

【図6】第2実施例の変形例において接着剤のヤング率 とジッター値の関係を示すグラフである。

【図7】表1に示す第3実施例の値をプロットしたグラフである。

【図8】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大断面図である。

【図9】本発明の他の変形例の光ディスクの機略拡大断 面図である。

【図10】本発明の他の変形例の光ディスクの機略拡大 断面図である。

【図11】本発明の他の変形例の光ディスクの観略拡大 断面図である。

【図12】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大 断面図である。

【図13】本発明の他の変形例の光ディスクの概略拡大 断面図である。

【図14】紫外線硬化樹脂の光弾性定数の測定装置を示す構成図である。

【図15】 従来の光ディスクの構造を示す図である。

【図16】 従来の光ディスクの構造を示す図である。

【図17】従来の光ディスクの構造を示す図である。

【図18】 従来の光ディスクの構造を示す図である。

【図19】従来の光ディスクの構造を示す図である。 【符号の説明】

1A, 1B, 5A, 5B, 17…基板、2, 8, 13… 反射膜、3…半透明膜、4, 6, 9…接着剤、7, 12 …中間膜、10, 19, 20…光ディスク、14…保護膜、L0, L1…情報信号。